Rec'd PCT/PTO 02 MAR 2005

特許協力条約

10/526398

REC'D 0 4 JAN 2005

WIPO P

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 03-F の書類記号 -062PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/11385	国際出願日 (日.月.年) 05.09.2003 優先日 (日.月.年) 05.09.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ G01N5/02, C09D183/	'00, C09D5/00
出願人(氏名又は名称)	学校法人 東京薬科大学
1. この報告書は、PCT35条に基づ 法施行規則第57条 (PCT36条) (きこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙	を含めて全部で4 ページからなる。
3. この報告には次の附属物件も添付さる X 附属書類は全部で 3	
	礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)
第 I 欄 4 . 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し	したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの た差替え用紙
b 電子媒体は全部で	 (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示す ブルを含む。(実施細則第8	ように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテー 02号参照)
4. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。
▼ 第 I 欄 国際予備審查報第 I 欄 優先権	股告の基礎
	生又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 Down
▼ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付
けるための文語	•
第VI欄 国際出願の不備 第VI欄 国際出願に対す	it .
人	
国際予備審査の請求書を受理した日 09.04.2004	国際予備審査報告を作成した日 1 08.12.2004
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 2月 9116
日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915	
東京都千代田区麓が関三丁目 4	番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3251

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/IP03/11395

第 I 欄 報告の基礎			P03/11385
1.この国際予備審査報告は、下記に示	す場合を除くほか、国際出願	の言語を其磁レーキ	
> 0.40 Ab. 1	語による翻訳文を基礎とした。 翻訳文の言語である。 にいう国際調査 公開	•	
2. この報告は下記の出願書類を基礎と た差替え用紙は、この報告において「出	2 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	4条) の規定に基づく命令に していない。)	- 応答するために提出され
出願時の国際出願書類			
X 明細書 第 1,4-13 第 2,3 第 X 請求の範囲 第	_ ページ、 出願時に提出 _ ページ*、 <u>27.09.</u> _ ページ*、	2004 付けで国際予備	審査機関が受理したもの 審査機関が受理したもの
第 第 <u>8-11</u> 第 X 図面	_ 項、	の規定に基づき補正されたも <u>2004</u> 付けで国際予備	の 審査機関が受理したもの 審査機関が受理したもの
界	・・ジ/ 図、 出願時に提出さ ページ/図*、 ページ/図*、 はすること。	付けで国際予備:	審査機関が受理したもの 審査機関が受理したもの
3. X 補正により、下記の書類が削除さ	れた。		
□ 明細書 第 □ 請求の範囲 第 □ 図面 第 □ 配列表 (具体的に記載するこ 配列表に関連するテーブル (1-7 項	ージ ージ/図	_
 この報告は、補充欄に示したようしえてされたものと認められるので、 明細書 第 請求の範囲 第 図面 第 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具 		以下に示した補正が出願時に のとして作成した。(PCT ージ ージ/図	おける開示の範囲を越 規則70.2(c))
4. に該当する場合、その用紙に "super	"seded"と記入されることが	ある。	

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号

見解	可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、		
新規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	8-11	
進歩性(IS)	請求の範囲	8-11	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	8-11	

文献及び説明(PCT規則70.7)

(d)

請求の範囲8-11について

文献1:上處、棚村、内田、寺前 、界面活性剤-シリカナノ構造体を利用したイオン認識、日本分析化学会第50年会講演要旨集、2001年11月9日、p.208 文献2:棚村、上處、山下、内田、寺前、 化学修飾型ナノ細孔体創製と蛍光プロープを用いた細孔内環境評価、日本分析化学会第49年会講演要旨集、2000年9月12日、192

文献3: 井吉、黒澤、他、MPS膜を被覆したQCMの湿度センサーとしての応用、表面技術協会 第104回講演大会 講演要旨集、2001年9月7日、p. 15-16 文献4: WO 01/81487 A1 (SCIENCE & TECHNOLOGY CORPORATION @ UNM) 2001. 11. 01

& CA 2404013 A & AU 5712101 A & US 2002-46682 A1 & EP 1276824 A

& US 2003-39744 A1 & JP 2003-531269 A

文献 5 : Hongyou Fan, et al., Nature, Vol. 405, 4 MAY 2000, p. 56-60

文献1には、シリカナノ細孔体に界面活性剤棒状ミセルを内包している薄膜を基板上に固定化する分析デバイスであって、該界面活性剤棒状ミセルは疎水環境を与え、分子・イオン認識を可能にする技術が記載されている。

文献2には、シリカー界面活性剤複合体であるMCM-41前駆体に、シランカッ プリング剤を作用させることにより作製したアルキル鎖を有するシリカナノ細孔体で あって、アルキル鎖長の増加に伴ってナノ細孔内部の疎水性を増大させ、水中分子・ イオン認識を可能にする技術が記載されている。

イオン総職を中間にする区間が記載ですしている。
文献3には、界面活性剤をテンプレートとして作成したメソポーラスシリカを、薄膜として水晶振動子微量天秤(QCM)の水晶振動子上にコーティングした湿度・ガスセンサについて記載されている。また、界面活性剤を除去する前のメソポーラスシットの関連を含むができない。 リカ膜を被覆したQCMは、被覆前のQCMより周波数変化が大きいことが記載され ている。

そして、文献1万至3に記載の発明は、ナノチャンネル体薄膜を分子・イオン認識場として利用したセンサーに関する技術であり、文献3記載のナノチャンネル体薄膜形成させる水晶振動子型ナノチャンネルセンサーにおいて、文献1,2記載の酸化物層が界面活性剤ミセルを内包しているナノチャンネル体薄膜を用いることは、当業者

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V-2 欄の続き

また、ナノチャンネル体薄膜の製造方法に関しては、文献 4、文献 5 に記載されている。

文献4には、薄膜溶液の組成がTEOS(オルトけい酸テトラエチル)、MPS(メルカプトプロピルトリメトキシシラン)、HC1、水、CATB(セチルトリメチルアンモニウムプロミド)、及びエタノールからなるコーティングフィルムの作製方法が記載されている(文献5も同様。)。

よって、文献4、5には、請求の範囲8-11及び本願実施例に記載のナノチャンネル体薄膜の製造方法と同様の技術が記載されている。

したがって、文献 1-3 に記載された水晶振動子型ナノチャンネルセンサーに、文献 4、5 に記載の薄膜の製造方法を適用することにより、請求の範囲 8-1 1 に記載された発明とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。

の細孔構造を利用しての超微量分析等の実現が期待されるもののいまだに 具体化されていない。

このようなこの理由の一つとしては、従来の技術においては、細孔形成のための鋳型として界面活性剤を使用しているが、この界面活性剤は焼成によって除去されており、界面活性剤による疎水場については着目されていないことがある。分析センサー等としての機能の展開のためには、この疎水場はもっと注目されてよい。

そこで、この出願の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであって、ナノメートルサイズの細孔をもつ物質について、その作製過程に用いられていた界面活性剤の存在が与える疎水場に着目し、その機能としてセンサーへの展開を可能にする新しい技術的手段を提供することを課題としている。

発明の開示

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、第1には、酸化物形成性アルコキシド化合物と界面活性剤とメルカプトアルキルアルコキシシラン化合物の混合溶液を水晶振動子微量天秤の水晶振動子上の電極面に滴下して、その表面に酸化物層が界面活性剤ミセルを内包しているナノチャンネル体薄膜を形成させる水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法であって、界面活性剤がカチオン性第四級アンモニウム塩型、スルホン酸型、またはポリエーテル型ノニオン型の界面活性剤であることを特徴とする水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法を提供する。

また、この出願の発明は、第2には、上記の製造方法において、酸化物 形成性アルコキシド化合物は、珪素、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、 タンタル、ニオブ、ガリウム、または希土類元素のアルコキシドであるこ とを特徴とする水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法を提供す る。

第3には、上記の製造方法において、酸化物形成性アルコキシド化合物

に対する界面活性剤のモル比が、0.01~0.5の範囲であることを特徴とする水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法を提供する。

そして、この出願の発明は、第4には、上記の製造方法において、酸化物形成性アルコキシド化合物と界面活性剤は酸性の水溶液中で混合することを特徴とする水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法を提供する。

QCM法 (Quartz Crystal Microblance:水晶振動子微量天秤) はng オーダーの質量変化を検出可能な in-situ 測定法として多方面で用いられ ている。一般的なQCMでは、水晶振動子上の金属極に対する物質の吸脱 着に伴う質量変化(周波数変化から換算)を計測する。従って、物質検出 量が金属極の表面積で規定されるため、従来では、質量の小さな分子およ びイオンの検出には不向きであって、より汎用的な化学センサーとしてQ CMを利用するためには、その高感度化が必要不可欠とされていた。この ような状況において、以上のとおりのこの出願の発明は、機能性ナノチャ ンネル薄膜をQCM用の水晶振動子型センサーに応用したものであって、 直径数nmの細孔(ナノチャンネル構造)を持ち、極めて高い比表面積(~ 1000m²/g)を有するナノチャンネル構造と、ナノチャンネル内の界 面活性剤ミセルにより形成される疎水場に着目することにより、ナノチャ ンネル薄膜を水晶振動子の電極上へ固定化することにより3次元空間を利 用したQCM測定を可能とし、検出限界および感度の大幅な改善を図り、 その細孔内の疎水環境を利用し、さらには細孔内の化学修飾や、分子認識 試薬を活用した化学センシングを実現したものである。

請求の範囲

- 1. (削除)
- 2. (削除)
- 3. (削除)
- 4. (削除)
- 5. (削除)
- 6. (削除)
- 7. (削除)
- 8. (追加) 酸化物形成性アルコキシド化合物と界面活性剤とメルカプトアルキルアルコキシシラン化合物の混合溶液を水晶振動子微量天秤の水晶振動子上の電極面に滴下して、その表面に酸化物層が界面活性剤ミセルを内包しているナノチャンネル体薄膜を形成させる水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法であって、界面活性剤がカチオン性第四級アンモニウム塩型、スルホン酸型、またはポリエーテル型ノニオン型の界面活性剤であることを特徴とする水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法。
- 9. (追加) 酸化物形成性アルコキシド化合物は、珪素、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、タンタル、ニオブ、ガリウム、または希土類元素のアルコキシドであることを特徴とする請求項8に記載の水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法。
- 10.(追加) 酸化物形成性アルコキシド化合物に対する界面活性剤のモル比が、0.01~0.5の範囲であることを特徴とする請求項8または9に記載の水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法。
- 11. (追加) 酸化物形成性アルコキシド化合物と界面活性剤は酸性の水溶液中で混合することを特徴とする請求項8から10のいずれかに記載の水晶振動子型ナノチャンネルセンサーの製造方法。